Technical Report 報文 リチウムイオン電池用新規高容量 ビスマス系合金負極活物質の開発

Development of Bismuth-based Alloys as Novel Negative Electrode Active Materials with High Capacity for Lithium-ion Batteries

市川慎之介* 遠藤大輔** 佐々木 丈*,**

Shinnosuke Ichikawa Daisu

Daisuke Endo Takeshi Sasaki

Abstract

Nickel-bismuth-based alloys have been found to be attractive candidates as negative electrode active materials for Lithim-ion batteries with high capacity. Ni_aBi ($0 \le a \le 9$) alloys have high capacity corresponding to the reaction of 3 mol of Li and electrons per Bi, and the Ni-rich Bi-based alloys have better cycle performance than the Ni-poor ones. The discharge capacity per volume of Ni₈Bi is about 1200 mAh cm⁻³ (127 mAh g⁻¹×9.5 g cm⁻³), and its value is higher than 818 mAh cm⁻³ (372 mAh g⁻¹×2.2 g cm⁻³) for graphite, assuming that the true density of Ni₈Bi is 9.5 g cm⁻³. The capacity retention of Ni₈Bi / Li cell is about 78% after 270 cycles.

Key words : Lithium-ion battery, Negative electrode active material, Bi-based alloy

1 緒言

現在,リチウムイオン電池の負極活物質として,黒 鉛が実用化されているが,負極活物質のさらなる高容 量化が求められている.

ビスマス (Bi) 金属 (真密度: 9.8 g cm⁻³) 負極は, 化学反応式 (1)

$$Bi + 3Li \Leftrightarrow Li_3Bi \tag{1}$$

で表されるように, Bi 原子 1 mol に対して 3 mol 分のLi および電子が反応すると報告されている¹. その

*研究開発センター 第三開発部

** LIB 技術開発センター 第一開発部

体積当たりの理論容量は 3773 mAh cm⁻³ (385 mAh g⁻¹ × 9.8 g cm⁻³) であり, 黒鉛(真密度: 2.2 g cm⁻³) 負極の場合の 818 mAh cm⁻³ (372 mAh g⁻¹ × 2.2 g cm⁻³) よりも高い. また, 化学反応式 (1) が進 行した場合の Bi の理論体積膨張率は約 2.15 倍であ り,高容量負極として知られている Si や Sn の場合の 3.5 倍以上よりも低い. 一方で, Bi 金属負極は, 充放 電サイクル寿命性能に課題があり, 種々の改善が検討 されている ^{2.3}.

本報告では、充放電に対して不活性な Ni を Bi 金属 に導入した Ni-Bi 系合金負極を開発し、同負極が従来 の Bi 金属負極の場合と比較して優れた充放電特性を 示すことを見出したので、報告する.

2 実験方法

2.1 Bi 系合金の合成および X 線回折 (XRD) 測定

Ni 源として NiO, Bi 源として Bi₂O₃,還元剤として アセチレンブラック(AB)を,Ni/Bi/Cモル比が O /4/3,4/12/11 および 4/4/5 となるように秤 量し,ジルコニア製のボール,ミリング助剤としての エタノールとともにジルコニア製ポットに投入し,遊 星型ボールミルを用いて混合粉砕した.この混合物を 乾燥した後,窒素雰囲気下にて,常温から所定の温度 まで 10 h かけて昇温した後,4 h 保持する焼成をお こなうことで,試料を合成した.これらの合成後の試 料を Sample 2~4 と記載し,これらと合成条件との 関係を Table 1 に示す.一般試薬として入手した Bi₂O₃を Sample 1 とし,これもあわせて Table 1 に示 す.

また,Ni 金属粉末とNiBi 合金粉末とを,Ni / Bi モ ル比が2/1,4/1,6/1,7/1,8/1および9/ 1となるように秤量し、タングステンカーバイド製の ボールとともにタングステンカーバイド製ポットに投 入し、ポット内部をアルゴン雰囲気に維持した状態 で、遊星型ボールミル装置を用いて、400 rpmで10 分間のミリングと5分間の休止とを交互に12回繰り 返すメカニカルミリングをおこなうことで、試料を合 成した.これらの合成後の試料を Sample 5~10 と 記載し、これらと合成条件との関係を Table 1 に示す.

さらに、Ni 金属粉末とBi 金属粉末とを、Ni / Bi モ ル比 が 4 / 1 になるように秤量したものを出発物質 として、上記と同様のメカニカルミリングをおこなう ことで、試料を合成した. この合成後の試料を Sample 11 と記載し、これと合成条件との関係を Table 1 に示す.

Sample 1 ~ 11 について, X 線源に Cu K a 線を用 いた XRD 測定をおこなった. また, Sample 2 ~ 4 に ついて,焼成前および焼成後の試料の質量から,焼成 時の質量維持率(焼成後質量/焼成前質量)を見積 もった.

2.2 Bi₂O₃の充放電特性評価

Sample 1 (Bi₂O₃)と, 導電剤としてのアセチレンブ ラック (AB) とをそれぞれ秤量し, ジルコニア製の ボール, ミリング助剤としてのエタノールとともにジ ルコニア製ポットに投入し, 遊星型ボールミルを用い て混合粉砕した. この混合物を乾燥した後, 結着剤と してのポリフッ化ビニリデン (PVdF)を加えて N – メチルピロリドン (NMP) で分散させたペーストを銅 箔に塗布し, 乾燥後, プレスすることで電極を得た. Sample 1 (Bi₂O₃), AB および PVdF の質量比は 65: 20:15 とした.

この電極を作用極, Li 金属を対極とし,外装体に アルミラミネートフィルムを用いた二極式の試験セル を製作した.電解液として,1 mol dm⁻³の LiPF₆ を 含むエチレンカーボネート (EC),ジメチルカーボ ネート (DMC) およびエチルメチルカーボネート (EMC) を混合したもの,セパレータとして,ポリエ チレン製の微多孔膜を用いた.

上記の試験セルついて、50 mA g⁻¹の電流密度で 0.0 V の電圧まで定電流充電し、一定時間定電圧充電 した後、50 mA g⁻¹の電流密度で 1.3 V の電圧まで定 電流放電した.なお、作用極が還元する過程を充電、 酸化する過程を放電と定義し、充電から開始した.ま た、充放電試験は 25 \mathbb{C} 環境下でおこなった.本報告 に記載する電流密度 (mA g⁻¹) および放電容量 (mAh g⁻¹) は、すべて 2.1 節で合成した試料の質量当たりの 値とした.

2.3 Bi 系合金の充放電特性評価

Sample 2 ~ 11 (Bi ~ Ni₉Bi) を乳鉢で粉砕した後, 導電剤としての AB および結着剤としての PVdF を混 合し, NMP で分散させたペーストを銅箔に塗布し,

Sample No.	Target material	Synthesis method	Starting materials
1	Bi ₂ O ₃	-	
2	Bi	Baking at 600°C in N ₂	$NiO / Bi_2O_3 / C = 0 / 2 / 3$
3	NiBi₃	Baking at 800°C in N ₂	$NiO / Bi_2O_3 / C = 4 / 6 / 11$
4	NiBi	Baking at 800°C in N ₂	$NiO / Bi_2O_3 / C = 4 / 2 / 5$
5	Ni ₂ Bi	Mechanical milling	Ni / NiBi = 1 / 1
6	Ni4Bi	Mechanical milling	Ni / NiBi = 3 / 1
7	Ni₀Bi	Mechanical milling	Ni / NiBi = 5 / 1
8	Ni7Bi	Mechanical milling	Ni / NiBi = 6 / 1
9	Ni₀Bi	Mechanical milling	Ni / NiBi = 7 / 1
10	Ni9Bi	Mechanical milling	Ni / NiBi = 8 / 1
11	Ni ₄ Bi	Mechanical milling	Ni / Bi = 4 / 1

Table 1 Synthesis conditions for several Bi-based compounds (Sample 1–11).

乾燥後, プレスすることで電極を得た. Sample 2~ 11 (Bi~Ni₉Bi), AB および PVdF の質量比は 65: 20:15 とした.

これらの電極を作用極とした試験セルを,2.2 節と 同様の方法にて製作し,放電終止電圧を2.0 Vとした こと以外は2.2 節と同様の方法で充放電試験をおこ なった.

2.4 導電剤 AB の充放電特性評価

2.3 節の充放電試験で測定される放電容量は,導電 剤 AB の放電容量が含まれている.従って,2.1 節で 合成した負極活物質の純粋な性能を知るためには, AB の充放電特性を知る必要がある.そこで,Al₂O₃, AB および PVdF の質量比が 65:20:15 となる電極, およびそれを用いた試験セルを,2.3 節と同様の方法 で製作し,2.3 節と同様の方法で充放電試験をおこ なった.Al₂O₃ が同様の試験条件での酸化・還元に対 して不活性な材料であるため,この方法で AB の充放 電特性を評価することが可能である.

2.5 初回満充電後の Sample 4 ~ 6, 8 および 10 の電 極の XRD 測定

2.3 節に記載した方法で初回充電を終えた Sample 4~6,8および10 (NiBi, Ni₂Bi, Ni₄Bi, Ni₇Bi およ びNi₉Bi)の試験セルを解体し,作用極をDMC にて洗 浄した後,十分に乾燥させ,XRD 測定をおこなった. なお,試験セルの解体作業および XRD 測定は,アル ゴン雰囲気下にておこなった.ここで得られた XRD データについて,無機結晶構造データベース (Inorganic Crystal Structure Database, ICSD) (No. 616778)⁴ に報告されている Li₃Bi の結晶構造モデル を用いて,RIETAN-2000の Pearson VII 関数による リートベルト解析⁵をおこなった.

2.6 充放電後完全放電状態の Sample 3 および 4 の 電極の XRD 測定

2.3 節に記載した方法で1サイクルおよび10サイ クルの充放電を終えた完全放電状態のSample 3およ び4(NiBi₃およびNiBi)の試験セルを解体し,作用極 をDMCにて洗浄した後,十分に乾燥させ,XRD測定 をおこなった.なお,試験セルの解体作業および XRD 測定は,アルゴン雰囲気下にておこなった.

3 結果と考察

3.1 Bi₂O₃ および Bi 系合金の XRD 測定結果

Sample 1 ~ 4 (Bi₂O₃, Bi, NiBi₃ およびNiBi)の XRD 測定結果をFig. 1 に示す. これらのXRD 測定結 果を解析し,決定した空間群,格子定数および真密度 の一覧を Table 2 に示す.また,国際回折データセン ター (International Centre for Diffraction Data, ICDD) が提供するデータベースで同定された試料のPDF カード番号も合わせてTable 2 に示す.解析の結果, それぞれが目的のBi₂O₃, Bi, NiBi₃ および NiBi であ ることを確認した.また,Sample 2 ~ 4 (Bi, NiBi₃ および NiBi)を焼成したときの質量維持率 (焼成後質 量/焼成前質量)は,それぞれ 85.9%, 84.5% および 82.2% であった.これらは、化学反応式 (2) ~ (4)

$$2Bi_2O_3 + 3C \rightarrow 4Bi + 3CO_2 \tag{2}$$

$$4NiO + 6Bi_2O_3 + 11C \rightarrow 4NiBi_3 + 11CO_2$$
 (3)



Fig. 1 XRD patterns of (a) Sample 1 (Bi_2O_3), (b) Sample 2 (Bi), (c) Sample 3 (NiBi₃) and (d) Sample 4 (NiBi).

Table 2 Lattice parameters, true density and identification with ICDD PDF numbers of various Bi-based compounds (Sample 1-4).

Sample	Space	Lattice parameters					ICDD PDF	Chemical	True density	
No.	group	a/Å	b/Å	c/Å	a/°	β/°	γ/°	number	composition	/ g cm⁻³ ໌
1	P121/c1	5.850(1)	8.171(1)	7.514(1)	90	113.1(1)	90	00-000-8220	Bi ₂ O ₃	9.36
2	R-3m	4.547(1)	4.547(1)	11.865(1)	90	90	120	00-000-0014	Bi	9.80
3	Pnma	8.867(1)	4.095(1)	11.468(1)	90	90	90	00-000-1144	NiBi₃	10.94
4	P63/mmc	4.076(1)	4.076(1)	5.352(1)	90	90	120	00-000-1140	NiBi	11.55

$$4\text{NiO} + 2\text{Bi}_2\text{O}_3 + 5\text{C} \rightarrow 4\text{NiBi} + 5\text{CO}_2 \tag{4}$$

から見積もられる理論値 86.4%, 85.0% および 83.0% とほぼ同等であり,上記 XRD 測定の結果を支持する.

Sample 5, 6, 8 および 10 (Ni₂Bi, Ni₄Bi, Ni₇Bi およ び Ni₉B),並びに参照としての NiBi (Sample 4) と Ni 金属の XRD 測定の結果を Fig. 2 に示す. Fig. 2 中の ◆で示したピークは NiBi 相と類似の空間群 *P*63/ *mmc*, ●で示したピークは Ni 相と類似の空間群 *Fm-3m* として指数付けが可能であった.●に対する ◆のピークの相対強度は, Ni 含有率が増加するにと もなって弱くなることがわかる.

Sample 6 および 11 (出発物質の異なる Ni₄Bi),並 びに参照としての Bi (Sample 2) と Ni 金属の XRD 測 定の結果を Fig. 3 に示す. 2.1 節に記載のメカニカル ミリングによる Ni₄Bi の合成について,出発物質 (NiBi / Bi or Ni / Bi) によらず,同様の目的物が得られるこ とを確認した.またこれは,2.1 節に記載のメカニカ ルミリングの運動・衝突エネルギーが十分に高く,Ni と Bi の化学 (合金化) 反応が進行し得ることを示し ている.

上記の XRD 測定結果を解析し,Sample 4~6 および 11 (NiBi~Ni₄Bi) については空間群 P63/mmc に帰属した場合の格子定数,Sample 7~10 (Ni₆Bi~Ni₉Bi) については空間群 Fm-3m に帰属した場合の格子定数の一覧を Table 3 に示す.参照として,Ni 金



Fig. 2 XRD patterns of (a) Sample 5 (Ni₂Bi), (b) Sample 6 (Ni₄Bi), (c) Sample 8 (Ni₇Bi) and (d) Sample 10 (Ni₉Bi). The XRD patterns of NiBi (Sample 4) and Ni metal are also shown as references.

属の格子定数も合わせて Table 3 に示す. これらの格 子定数は、Ni の含有率に関わらずほぼ一定であった. したがって、ベガード則には従わず、Sample 5 ~ 11 (Ni₂Bi ~ Ni₉Bi) において、NiBi 類似相と Ni 類似相と の2相が共存していることが示唆された.

初回満充電後の Sample 4 ~ 6,8 および 10 (NiBi, Ni₂Bi, Ni₄Bi, Ni₇Bi および Ni₉Bi)の電極の XRD 測定 の結果を Fig. 4 に示す. Fig. 4 中の \diamond で示したピーク は、Li₃Bi 相と類似の空間群 *Fm*-3*m* として指数付け が可能であり、〇で示したピーク(集電体 Cu のピー クと重なっている)は、Ni 相と類似の空間群 *Fm*-3*m* として指数付けが可能であった. 〇に対する \diamond のピー クの相対強度は、Ni 含有率が増加するにともなって

Table 3 Lattice parameters of various Ni-Bi-based alloys (Sample 4–11) and Ni metal as a reference. The values indicated by * are difficult to be estimated because the XRD peaks belonging to P63/mmc space group are very weak. The values indicated by ** are difficult to be estimated because the XRD peaks belonging to Fm-3m space group overlap the XRD peaks belonging to P63/mmc space group.

		Space group and lattice parameters			
Sample	Target	P 63/mmc	Fm -3m		
No.	material	a/Å	c/Å	a/Å	
4	NiBi	4.076(1)	5.352(1)	-	
5	Ni ₂ Bi	4.101(1)	5.363(1)	**	
6	Ni ₄ Bi	4.100(1)	5.361(1)	**	
7	Ni₀Bi	*	*	3.569(1)	
8	Ni7Bi	*	*	3.570(1)	
9	NiଃBi	*	*	3.568(1)	
10	Ni₀Bi	*	*	3.569(1)	
11	Ni ₄ Bi	4.110(1)	5.361(1)	**	
Ni as a ref.		-	-	3.532(1)	



Fig. 3 XRD patterns of (a) Sample 6 (Ni₄Bi from NiBi / Ni) and (b) Sample 11 (Ni₄Bi from Ni / Bi). The XRD patterns of Bi (Sample 2) and Ni metal are also shown as references.

2020年12月 第17巻 第2号

弱くなることがわかる.

初回満充電後の Sample 6 (Ni₄Bi) の電極の XRD データについて、○で示したピークが存在しない 2 θ領域に解析範囲を限定してリートベルト結晶構造解 析をおこない、◇で示したピークが Li₃Bi の結晶構造 に帰属可能かどうかを確認した.その結果を Fig. 5 に 示す.実測値と、Li₃Bi の結晶構造モデルによる計算



Fig. 4 XRD patterns of (a) Sample 4 (NiBi), (b) Sample 5 (Ni₂Bi), (c) Sample 6 (Ni₄Bi), (d) Sample 8 (Ni₇Bi) and (e) Sample 10 (Ni₉Bi) after 1st charge to 0.0 V. The XRD pattern of Ni metal is also shown as a reference.



Fig. 5 Result of the Rietveld analysis of XRD pattern of sample 6 (Ni₄Bi) after 1st charge to 0.0 V in the restricted 2θ range. In this 2θ range, it is assumed that only Li₃Bi peaks are observed. The observed (dots) and calculated (solid) patterns are shown at the top. The positions calculated for Bragg reflection are shown at the middle. Difference in intensity between the observed and calculated patterns is given at the bottom.

値とがよく一致した. 同様の解析を, Sample 4, 5, 8 および 10 (NiBi, Ni₂Bi, Ni₇Bi および Ni₉Bi) につい てもおこなった. 精密化された格子定数と信頼度因子 を Table 4 に示す. いずれの満充電後の電極において も, Fig. 4 中の \diamond で示したピークは L_{i3}Bi の結晶構造 に帰属可能であった. また, 試料中の Ni の含有率に 関わらず, その格子定数は a = 6.68 ~ 6.71 Å であり, 既報⁴の Li₃Bi の格子定数 a = 6.722 Å とほぼ同等の 値であった. 従って, ベガード則には従わず, Sample 4 ~ 6, 8 および 10 (NiBi, Ni₂Bi, Ni₄Bi, Ni₇Bi およ び Ni₉Bi) の満充電状態においては, Li₃Bi 類似相と Ni 類似相との 2 相が共存していることが示唆された.

以上の解析結果から,完全放電状態においては NiBi 類似相とNi 類似相,満充電状態においてはLi₃Bi 類似相とNi 類似相の存在が示唆された.それぞれの 相を,NiBi 相,Ni 相,Li₃Bi 相と仮定すると,Sample 4~10(NiBi~Ni₉Bi)の充放電過程の化学反応式は, 下記(5)のように表すことができる.

$$(a-1) Ni + NiBi + 3Li^{+} + 3e^{-} \Leftrightarrow aNi + Li_{3}Bi \quad (5)$$

さらに, 化学反応式 (5) において, Ni と NiBi あるい は Ni と Li₃Bi が単純な混合物であるものと仮定する と, 次の化学反応式 (6) のように単純化して表すこと ができる.

$$NiBi + 3Li^{+} + 3e^{-} \Leftrightarrow Ni + Li_{3}Bi$$
(6)

化学反応式 (6) は, Sample 5 ~ 10 (Ni₂Bi ~ Ni₉Bi) において, Ni 相が不活性であり, NiBi 相のみが充放 電反応に関与していることを示す. つまり, Sample 5 ~ 10 (Ni₂Bi ~ Ni₉Bi) で進行する電気化学反応は, Sample 4 (NiBi) の場合と同じことになる. 化学反応 式 (6) の妥当性について, 次の 3.2 節にて, 充放電結 果も交えて考察する.

3.2 Bi 系合金の初期充放電特性

Sample 2 ~ 11 (Bi ~ Ni₉Bi) における組成と2サ

Table 4 Lattice parameters and reliability indices obtained in the Rietveld analysis of XRD patterns of various Ni-Bi-based alloys (Sample 4–6, 8 and 10) after 1st charge to 0.0 V.

Sample	Target	Lattice parameter	Reliab	Reliability indices (%)		
No.	material	a/Å	Rwp	Rв	RF	
4	NiBi	6.687(3)	4.41	0.61	0.27	
5	Ni ₂ Bi	6.687(3)	2.36	0.28	0.14	
6	Ni₄Bi	6.682(5)	2.03	0.41	0.20	
8	Ni7Bi	6.71(3)	1.82	0.29	0.13	
10	Ni₀Bi	6.68(13)	1.71	0.25	0.13	

イクル目の放電容量との関係を Fig. 6 に示す.なお, ここで示す放電容量は,ABの放電容量を除いた値と した.ABの放電容量は,2.3節の実験データから算 出した.また,3.1節の化学反応式(5)のように,Bi 原子 1 mol に対して 3 mol 分の Li および電子が反応 すると仮定した場合の理論容量を合わせて示す. Sample 2 (Bi)を除いた Sample 3 ~ 11 (NiBi₃ ~ Ni₉Bi)において,いずれも実測容量と上記理論容量 とが一致し,Biの3電子反応が進行することが支持 された.

Sample 3, 4, 6 および 9 (NiBi₃, NiBi, Ni4Bi およ び Ni₈Bi)の1 サイクル目の充放電曲線を Fig. 7 に示 す. また, 2.3 節による充放電データに基づいて, AB



Fig. 6 Observed and theoretical discharge capacity of Sample 2–11 (Bi-based alloys).



Fig. 7 Charge and discharge curves of (a) Sample 3 (NiBi₃), (b) Sample 4 (NiBi), (c) Sample 6 (Ni₄Bi) and (d) Sample 9 (Ni₈Bi) in half-cells with Li-metal counter electrodes at 1st cycle. Estimated charge and discharge curves of (e) AB are also shown.

に由来する充放電曲線を推定し, Fig. 7 に合わせて示 す.いずれの Sample においても、初回充放電時の不 可逆容量の大部分は、AB によるものであると考えら れる. また, Ni 含有率の増加にともなって, 充電曲 線の形状が変化することがわかる.また、放電過程に おいて, 0.0 V ~ 0.8 V の範囲での放電容量(放電容 量 A) はあまり変化しないものの, 0.8 V 付近の電圧 平坦部での放電容量(放電容量 B)は小さくなり、全 放電容量 A + B に対する放電容量 B の割合 B / (A+B) が小さくなることがわかる.もし,Sample 6 および 9 (Ni₄Bi および Ni₈Bi) が, 充放電に不活性な Ni と活 性な NiBi との単純な混合物であると仮定すると, Sample 6 および 9 (Ni₄Bi および Ni₈Bi) における B / (A + B)の割合は, Sample 4 (NiBi)の場合と同じに なるものと考えられる.しかし実際は、Ni含有率の 増加にともなって, B / (A + B)の割合は小さくなる. 従って, Sample 6 および 9 (Ni₄Bi および Ni₈Bi) は, NiとNiBiとの単純な混合物ではなく、3.1節の化学 反応式(6)とは異なる化学反応が進行するものと考え られる.詳細は不明だが、化学反応式(5)における Ni と NiBi, あるいは Ni と Li₃Bi は複合材料として存 在しており、その複合材料における反応電位(電子の エネルギー準位やLiサイトのエネルギーの高さ)が Niの含有量に応じて変化するものと推察される.

3.3 Bi₂O₃ および Bi 系合金の充放電サイクル寿命性能

Sample 1 ~ 4 (Bi₂O₃, Bi, NiBi₃ および NiBi) の充 放電曲線を Fig. 8 に示す. Sample 1 (Bi₂O₃)の充放電 における化学反応式は,下記 (7),(8)のように表す ことができる.

 $Bi_2O_3 + 6Li^+ + 6e^- \rightarrow 2Bi + 3Li_2O$ (7)

$$Bi + 3Li^{+} + 3e^{-} \Leftrightarrow Li_{3}Bi$$
(8)

初回の 1.0 V までの充電において化学反応式(7)で 示す反応が進行し,以後の 0.0 V までの充電と 1.3 V までの放電において,化学反応式(8)で示す反応が進 行しているものと考えられる.放電終止電圧を 1.3 V に制限した場合,化学反応式(7)の逆反応が進行せず, 初回クーロン効率は 34% と低くなる.

これに対して, Sample 2 ~ 4 (Bi, NiBi₃ および NiBi)の初回クーロン効率はそれぞれ 70%, 78% およ び 74% であり, Sample 1 (Bi₂O₃)の場合よりも高い 値を示した.これは,上記化学反応式 (7)の反応を経 ることなく, Bi の合金化・脱合金化が進行すること に起因する. Sample 2 および 3 (Bi および NiBi₃)の



Fig. 8 Charge and discharge curves of (a) Sample 1 (Bi₂O₃), (b) Sample 2 (Bi), (c) Sample 3 (NiBi₃) and (d) Sample 4 (NiBi) in half-cells with Li-metal counter electrodes during 10 cycles.

充放電サイクルの進行にともなう容量低下は大きい が、Niを多く導入した Sample 4 (NiBi)の場合は、 その容量低下が抑制されることが明らかになった.

Sample 3 および 4 (NiBi₃ および NiBi)の未使用状 態,1 サイクル後および 10 サイクル後の完全放電状 態における XRD データを Fig. 9 に示す.10 サイクル 後の Sample 3 (NiBi₃) において,NiBi₃ 相が消失し, Bi 相と NiBi 相の 2 相が確認された.このことは,初 期の充放電サイクルの進行にともなって,徐々に相分 離が進行することを意味する.一方で,Sample 4 (NiBi)の場合は,10 サイクル後においても,未使用 の場合と同様の NiBi 相が維持されていることを確認 した.このように,充放電サイクル後においても,充 放電前と同様の相が維持されることで,高い容量維持 率が得られるものと考えられる.

Sample 3, 4, 6 および 9 (NiBi₃, NiBi, Ni₄Bi およ び Ni₈Bi) の容量維持率の推移を Fig. 10 に示す.また, Sample 6 および 9 (Ni₄Bi および Ni₈Bi) の充放電曲線 の推移を Fig. 11 に示す. Fig. 10 より, Ni 導入量の増 加にともなって,容量維持率が向上することがわかる. Sample 9 (Ni₈Bi) の 270 サイクル後の容量維持率は 約 78% であり, Ni 導入量の少ない場合と比較して, 大きく向上した. Sample 9 (Ni₈Bi) の体積当たりの放 電容量は,その真密度を 9.5 g cm⁻³ と仮定する *¹⁾ と 約 1200 mAh cm⁻³ (127 mAh g⁻¹ × 9.5 g cm⁻³) であ り,黒鉛負極の場合の 818 mAh cm⁻³ よりも高い. し たがって, Ni₈Bi は高容量負極活物質の候補材料とし て有望であると考えられる.

*1) Ni₈Bi が, Ni (格子定数 a = 3.57 Å) と NiBi (格子 定数 a = 4.10 Å、c = 5.36 Å) の単純な混合物 (モル 比 Ni / NiBi = 7 / 1) であるものと仮定すると, その 平均の真密度は約 9.52 g cm⁻³ と計算される.



Fig. 9 XRD patterns of Sample 3 (NiBi₃) and Sample 4 (NiBi) (a) before charge and discharge cycles, (b) at discharge state after 1st cycle, (c) at discharge state after 10th cycle. The XRD patterns of Bi (Sample 2) and NiBi (Sample 4) are also shown as references.



Fig. 10 Changes in capacity retention of Sample 3 (NiBi₃), Sample 4 (NiBi), Sample 6 (Ni₄Bi) and Sample 9 (Ni₈Bi) in half-cells with Li-metal counter electrodes as a result of charge and discharge cycle life test.



Fig. 11 Changes in charge and discharge curves of (a) Sample 6 (Ni₄Bi) and (b) Sample 9 (Ni₃Bi) in half-cells with Li-metal counter electrodes as a result of charge and discharge cycle life test.

4 結論

充放電に不活性な Ni を Bi 金属に導入した Ni_aBi 合 金 (0 < a \leq 9)の負極活物質を開発した.この負極 活物質において, Bi 原子 1 mol に対して 3 mol 分の Li および電子が反応すること,および満充電時に Li₃Bi 類似相が生成することを確認した.また,Bi の 3 電子反応が進行して高容量を示すとともに,Ni の 導入によって,充放電サイクル寿命性能が向上するこ とを確認した.Ni₈Bi の体積当たりの放電容量は約 1200 mAh cm⁻³ であり,従来の黒鉛負極の場合の 818 mAh cm⁻³ を超えるとともに,比較的長寿命を示 したことから,高容量負極活物質の候補材料として期 待できる.

参考文献

- O. Crosnier, T. Brousse, X. Devaux, P. Fragnaud, D.M. Schleich, *J. Power Sources*, 94, 169 (2001).
- CM. Park, S. Yoon, S. Lee, HJ. Sohn, *J. Power Sources*, **186**, 206 (2009).
- Y. Zhong, B. Li, S. Li, S. Xu, Z. Pan, Q. Huang, L. Xing, C. Wang, W. Li, *Nano–Micro Lett.*, **10**, 56 (2018).
- 4. E. Zintl, G. Brauer, *Z. Für Elektrochem. Angew. Phys. Chem.* **41**, 297 (1935).
- F. Izumi, T. Ikeda, *Mater. Sci. Forum*, **321–324**, 198 (2000).